



## NU-234 ICPエッチング装置


サムコ製 RIE-200iPN

### 登録ファイル

**X** PDL (Process Data Log)ファイル **必須です**

(以下より該当するPDLファイルをダウンロードし、**エッチング条件を入力してください**てください)

<https://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/data2.html>

 エッチング後の試料写真 **必須ではありません**  
(ファイル形式：.jpg, .png, .tiff)



### 添付ファイル

 **無し**

### 【注意事項】

- ① 試料ごとにPDLを作成してください。試料名、試料番号など後で識別できるファイル名で保存してください。
  - ② 同じ条件でエッチングをし、試料番号などでまとめられそうな場合は、同時に複数のPDLファイルを登録してもかまいません。  
(ユーザーの裁量で決めてください)
  - ③ **条件の異なるファイルがある場合**は、実施した日毎、また試料毎にPDLファイルを**連続登録**で登録してください。  
(連続登録についてはデータ登録マニュアル[6/8]を参照ください)
- ・**原則、実施日毎の登録をお願いします。**

※ 登録開始を押して構造化が始まると、登録ファイルは追加・編集できません。

(追加・編集したい際には、登録済のデータを削除して再度登録を行ってください)



お問い合わせ [hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp](mailto:hata.chiharu.n5@f.mail.nagoya-u.ac.jp)

ARIM名古屋大学  
加工・デバイスプロセス分野  
データ登録担当：秦